

Влияние технологического микроклимата на качество изделий микроэлектроники

Kaipoksin, L.; Puusepp, Ü.; **Rätsep, Ülo**; Teevet, J.-T. Электронная промышленность : ЭП : научно-технический сборник 1983 / с. 76-79 : илл https://www.ester.ee/record=b1802011*est